



MEMS and MOEMS technology and applications /

Rai-Choudhury, P.,
ed

Rai-Choudhury, P.,
ed

SPIE Press,
2001

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMzg2NDY2NTk>

Título: MEMS and MOEMS technology and applications P. Rai-Choudhury, editor

Editorial: Bellingham, Washington SPIE Press 2001

Descripción física: xi, 520 p. il

Mención de serie: SPIE Press monograph PM85

ISBN: 0819437166 9780819437167

Materia: Microelectrónica Microsistemas electromecánicos Microelectrónica. Microsistemas electromecánicos.

Autores: Rai-Choudhury, P., ed Rai-Choudhury, P., ed

Punto acceso adicional serie-Título: SPIE Press monograph PM85

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es